

## Содержание

• XVI Международная конференция „Термоэлектрики и их применения — 2018“ (ISCTA 2018), Санкт-Петербург, 8–12 октября 2018 г.

**Асач А.В., Исаченко Г.Н., Новотельнова А.В., Фомин В.Е., Самусевич К.Л., Тхоржевский И.Л.**

Влияние неидеальности геометрической формы образца на неопределенность измерений теплопроводности методом лазерной вспышки . . . . . 731

**Демидов Е.В., Грабов В.М., Комаров В.А., Крушельницкий А.Н., Суслов А.В., Суслов М.В.**

Особенности проявления квантового размерного эффекта в явлениях переноса в тонких пленках висмута на подложках из слюды . . . . . 736

**Коробейников И.В., Морозова Н.В., Лукьянова Л.Н., Усов О.А., Овсянников С.В.**

Фактор мощности твердых растворов на основе теллурида висмута в области топологических фазовых переходов при высоких давлениях . . . . . 741

**Овчинников А.Ю., Константинов П.П., Пшеная-Северин Д.А., Бурков А.Т.**

Гальваномагнитные свойства моносилцида кобальта и сплавов на его основе . . . . . 746

**Шабалдин А.А., Константинов П.П., Курдюков Д.А., Лукьянова Л.Н., Самунин А.Ю., Стовяга Е.Ю., Бурков А.Т.**

Термоэлектрические свойства нанокompозитного  $\text{Bi}_{0.45}\text{Sb}_{1.55}\text{Te}_{2.985}$  с микрочастицами  $\text{SiO}_2$  . . . . . 751

**Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Ильин А.С., Осипков А.С., Григорьянц А.Г.**

Радиационные термоэлементы на основе теллурида висмута, получаемые методом импульсного лазерного осаждения . . . . . 756

**Сидоренко Н.А., Дашевский З.М.**

Криогенный термоэлектрический модуль для рабочего интервала температур ниже 90 К . . . . . 761

**Сидоров А.В., Грабов В.М., Зайцев А.А., Кузнецов Д.В.**

Термоэлектрические и термоэлектрокинетические явления в коллоидных растворах . . . . . 765

**Соломкин Ф.Ю., Орехов А.С., Новиков С.В., Архарова Н.А., Исаченко Г.Н., Зайцева Н.В., Шаренкова Н.В., Самунин А.Ю., Клечковская В.В., Бурков А.Т.**

Структура и термоэлектрические свойства  $\text{CoSi}$ , полученного из пересыщенного раствора—расплава в  $\text{Sn}$  . . . . . 770

**Степанов Н.П., Гильфанов А.К., Трубицына Е.Н.**

Корреляция оптических и магнитных свойств кристаллов  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ — $\text{Sb}_2\text{Te}_3$  . . . . . 774

**Таранова А.И., Новицкий А.П., Воронин А.И., Таскаев С.В., Ховайло В.В.**

Влияние легирования ванадием на термоэлектрические свойства сплавов Гейслера  $\text{Fe}_2\text{Ti}_{1-x}\text{V}_x\text{Sn}$  . . . . . 777

**Тукмакова А.С., Самусевич К.Л., Новотельнова А.В., Тхоржевский И.Л., Макарова Е.С.**

Моделирование процесса усадки термоэлектриков при искомом плазменном спекании на примере  $\text{Ge-Si}$  . . . . . 781

**Кузнецова В.С., Новиков С.В., Ниченаметла Ч.К., Кальво И., Вагнер-Ритц М.**

Структура и термоэлектрические свойства пленочных композитов на основе  $\text{CoSi}$  . . . . . 784

• Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

**Печников А.И., Степанов С.И., Чириряка А.В., Щеглов М.П., Одноблюдов М.А., Николаев В.И.**

Толстые слои  $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$  на сапфировых подложках, полученные методом хлоридной эпитаксии . . . . . 789

• Электронные свойства полупроводников

**Морозова Н.К., Мирошникова И.Н., Галстян В.Г.**

Анализ оптических свойств пластически деформированного  $\text{ZnS(O)}$  с привлечением теории антипересекющихся зон . . . . . 793

**Ярыкин Н.А., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Лодыгин А.Н., Астров Ю.А., Абросимов Н.В., Weber J.**

Исследование энергетического спектра кристаллов  $\text{Si:Mg}$  методом DLTS . . . . . 799

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

**Ситников С.В., Родякина Е.Е., Латышев А.В.**

Влияние электромиграции на зарождение вакансионных островков на поверхности  $\text{Si(100)}$  при сублимации . . . . . 805

**Кожемяко А.В., Евсеев А.П., Балакшин Ю.В., Шемухин А.А.**

Особенности дефектообразования в наноструктурированном кремнии при ионном облучении . . . . . 810

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

**Слипченко С.О., Подоскин А.А., Соболева О.С., Юферов В.С., Головин В.С., Гаврина П.С., Романович Д.Н., Мирошников И.В., Пихтин Н.А.**

Особенности транспорта носителей заряда в структурах  $n^+ - n^0 - n^-$  с гетеропереходом  $\text{GaAs/AlGaAs}$  при сверхвысоких плотностях тока . . . . . 816

● **Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

**Дроздов К.А., Крылов И.В., Чижов А.С., Румянцева М.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.**

Оптически индуцированный зарядовый обмен в композитных структурах на основе ZnO с внедренными нанокристаллами CsPbBr<sub>3</sub> . . . . . 824

**Нифтиев Н.Н.**

Правила Урбаха в монокристаллах MnGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> при оптических поглощениях . . . . . 829

● **Физика полупроводниковых приборов**

**Романов В.В., Белых И.А., Иванов Э.В., Алексеев П.А., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П.**

Светодиоды на основе асимметричной двойной гетероструктуры InAs/InAsSb/InAsSbP для детектирования CO<sub>2</sub> (λ = 4.3 мкм) и CO (λ = 4.7 мкм) . . . . . 832

**Подоскин А.А., Романович Д.Н., Шашкин И.С., Гаврина П.С., Соколова З.Н., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.**

Особенности формирования замкнутых модовых структур в прямоугольных резонаторах на основе гетероструктур InGaAs/AlGaAs/GaAs для мощных полупроводниковых лазеров . . . . . 839

**Банщикова А.Г., Илларионов Ю.Ю., Векслер М.И., Wachter S., Соколов Н.С.**

Характер изменения обратного тока в туннельных МДП-диодах с фторидом кальция на Si(111) при создании дополнительного оксидного слоя . . . . . 844

**Шашкина А.С., Ханин С.Д.**

Имитационный подход к моделированию лавинного пробоя *p-n*-перехода . . . . . 850

**Калинина Е.В., Виолина Г.Н., Никитина И.П., Яговкина М.А., Иванова Е.В., Забродский В.В.**

Облучение протонами 4H-SiC фотоприемников с барьером Шоттки . . . . . 856

**Иванов П.А., Кудояров М.Ф., Потапов А.С., Самсонова Т.П.**

Коррекция характеристик обратного восстановления высоковольтных инжекционных 4H-SiC диодов с помощью протонного облучения . . . . . 862

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

**Маскаева Л.Н., Федорова Е.А., Марков В.Ф., Кузнецов М.В., Липина О.А.**

Состав, структура, полупроводниковые свойства химически осажденных пленок SnSe . . . . . 865